#### ULTRASONIC PROBE AND DEFECT EVALUATION METHOD USING IT

Publication number: JP2002005904 (A)

Publication date: 2002-01-09

AZUMA MASATAKE; KIRITO AKIHIRO + Inventor(s):

MITSUBISHI HEAVY IND LTD + Applicant(s):

Classification: - international:

G01N29/04; G01N29/22; G01N29/44; G21C17/003; G01N29/04; G01N29/22; G01N29/44; G21C17/003; (IPC1-7): G01N29/10; G01N29/08; G01N29/22;

G21C17/003

- European: Application number: JP20000189201 20000623 Priority number(s): JP20000189201 20000623

### Abstract of JP 2002005904 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultrasonic probe capable of detecting even an inclined defect and having high evaluation precision of the defect, and a defect evaluation method using the probe. SOLUTION: This ultrasonic probe is formed by providing a pair of probes 12, 13 disposed so that an ultrasonic wave entering a test (d) object (canopy seal part) from one probe 12 is reflected by the bottom surface of the test object to generate a bottom surface echo and that the bottom surface echo is returned to the other probe 13. The ultrasonic probe is formed so that the pair of the probes are pressed on the surface of the test object by respective elastic bodies and that the pair of the probes trace the surface of the test object respectively. A first direct projection method measurement, a second direct projection method measurement and a transmission method measurement are executed by using the ultrasonic probe, and evaluation of the defect is executed based on the results. Measurement by an end part echo method or a TOFD method is also executed by raising measurement sensitivity, and the defect is also evaluated from the result.

Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

(6)

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-5904

(P2002-5904A) (43)公開日 平成14年1月9日(2002.1.9)

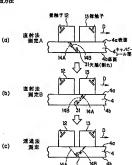
	識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
G01N 29/10	501	G01N 2	9/10	501	2 G 0 4 7	
	507			507	2 G 0 7 5	
29/08	507	2	9/08	507	,	
29/22	501	2	9/22	501		
G 2 1 C 17/003		G21C 1	7/00 F			
		審查請求	未請求	請求項の数7	OL (全 10 ]	
•	特顧2000-189201(P2000-189201)	(71)出顧人	71) 出願人 000006208 三菱重工業株式会社			
	平成12年6月23日(2000.6.23)	東京都千代田区丸の内二丁目 5番1号				
		(72)発明者	(72)発明者 東 正剛			
			兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内			
		(72)発明者	切束 章浩			
			兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂製作所内			
		(74)代理人	1000784	100078499		
			弁理士	光石 俊郎	(外2名)	
					最終頁に	
	29/08 29/22 17/003	29/10 5 0 1 5 0 7 29/08 5 0 7 29/22 5 0 1 17/003 \$\frac{4480}{4880000} - 189201(P2000-189201)	29/10 5 0 1 G 0 1 N 2 5 0 7 29/92 5 0 7 2 29/92 5 0 1 2 2 17/903 G 2 1 C 1 審查辦求 (71)出版人 平成12年6月23日(2000.6.23) (72)発明者	29/10 5 0 1 G 0 1 N 29/10 5 0 7 29/08 5 0 7 29/08 29/22 5 0 1 29/22 5 0 1 29/22 G 2 1 C 17/00 客查補求 未請求 (71) 出版人 000008 三菱區 東京部 (72) 発明者 正子英區 (72) 発明者 東京部 (74) 代理人 1000784 1000000000000000000000000000000000000	29/10 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 7 29/10 5 0 1 5 0 7 29/20 5 0 7 29/22 5 0 1 29/22 5 0 1 29/22 5 0 1 29/22 5 0 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

### (54) 【発明の名称】 超音波プロープ及びこれを用いた欠陥評価方法

#### (57)【要約】

【課題】 傾いた欠陥でも検出することができ、、且 つ、欠陥の評価精度が高い超音波プローブ及びこれを用 いた欠陥評価方法を提供する。

【解決手段】 一方の探触子12から散検体(キャンピーシール部)へ入射した間溶砂が検検体の底面で反射して返面工力が発生しての底面で正可がして振面エフルを発生しての底面で正可が重要を13かと戻ってくるように配配した一州の探触子14間の保険する。また、一対の探触子が開閉に被検体の表面に押し付けて、これら一州の探触子が開閉に被検体の表面に押し付けて、これら一州の探触子が開閉に被検体の表面に押し付けて、これら一州の探触子が開閉に被検体の表面に押して、第10個計法測定と第2の確付法測定と高速法測定と第20個計法測定と第20個計法測定と第20個計法測定と第20個計法測定と第20個計法測定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と第20個計法制定と20個計法制定と第20個計法制定と20個計法制定と20個計法制定している。200番目の計法制定している。200番目が表面に対象性である。200番目が表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性が表面に対象性を表面に対象を表面に対象を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象性を表面に対象を表面に対象を表面に対象性を表面に対象を表面に対象を表面に対象を表面に対象を



【請求項1】一方の探触子から被検体へ入射した超音 波が被検体の底面で反射して底面エコーが発生し、この 底面エコーが他方の探触子へと戻ってくるように配設し た一対の探触子を備まてなることを特徴とする紹音波ア

ロープ。

【請求項2】 請求項1に記載する超音波プローブにおいて、

一対の探触子をそれぞれ個別の弾性体の弾性力により被 検体の表面に押し付けて、これら一対の探触子がそれぞ れ個別に被検体の表面に做うように構成したことを特徴 とする超音波プローブ。

【請求項3】 請求項1又は2に記載する超音波プロー ブを用いることにより、被検体の同一箇所に対して、 一方の探触子から被検体、超音波を入射して、この超音 波のエコーを一方の探触子で受信する第1の直射法測定 と、

他方の探触子から被検体へ超音波を入射して、この超音 波のエコーを他方の探触子で受信する第2の直射法測定 と

一方の探触子から被検体へ超音波を入射して、この超音 波の透過エコーを他方の探触子で受信する透過法測定と を行い、

第10直射法測定及び第20直射法測定の結果から何れ もコーナエコーが有ることを確認し、且つ、透過法測定 の結果から適当エコーが無いことを確認したとをには、 欠陥であると評価することを特徴とする欠陥評価方法、 【請求項4】 請求項3に記載する欠陥評価方法におい て、

第1の直射法測定及び第2の直射法測定の結果から何れ もコーナエコーが無いことを確認し、且つ、透過法測定 の結果からも透過エコーが無いことを確認したときに は、傾いた欠陥であると評価することを特徴とする欠陥 評価方法。

【請求項5】 請求項4に記載する欠陥評価方法におい

第1の直射法測定及び第2の直射法測定の結果から何れ もコーナエコーが無いことを確認し、且つ、透過法測定 の結果からも適当エコーが無いことを確認した際。 第1の直射法測定及び第2の直射法測定の結果から送信 波に乱れがないことも確認して、傾いた欠請であると評 値することを特定する欠陥等面方法。

【請求項6】 請求項3,4又は5に記載する欠陥評価 方法において、

第1の直射法測定又は第2の直射法測定の結果からコー ナエコーが有ることを確認したとき、このコーナエコー が斜め方向に流れているかどうかによって、欠陥か否か を識別することを特徴とする欠陥部値方法。

【請求項7】 請求項3,4,5又は6に記載する欠陥 評価方法において、 測定感度を上げることにより、端部エコー法又はTOF D法による測定も行い、その結果から先端エコーが有る ことを確認して欠陥であると評価することを特徴とする 欠陥評価方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は超音波プローブ及び これを用いた欠陥評価方法に関し、特にキャノビーシー ル部のような薄肉、狭隘な披検体を検査する場合に適用 して有用なものである。

[0002]

【従来の技術】図10は原子が容器の上盤部の構成図、図11は図10の糸部拡大断面図、図12はキャノビーシール部の平面図 図1108万分大規図)、図133図11のC部(キャノビーシール部)の拡大断面図、図14はキャノビーシール部の検査状況を示す観明図である。

【0003】図10に示すように、原子力アラントにおける原子押容器の上蓋1には多数の側即棒配動設置(CRDM) 2が動けている。そして、図11に示す。」に、制修棒配動装置20倍台3にはキャンピーシール都4が形成されている。キャンピーシール部4はステンシス製であって、2012に示すように半年経日、が70mm程度のかな中期状となっており、図12及び図13に示すように頂部に沿海後部8を有している。また、13に示すように、キャンピーシーが毎4の側断面は、半径下。が3mm程度の非常に小さな円期状であって、被関でが2mm程度の環境と乗っている。

[0004] 従来、このような薄肉、駅配キャノビーシール都よに対して超音波階を行う場合には、日本 ホール都よに対して超音波形を行う場合には、日本 た超音波フロープを用いて直射法により、即ち、接触子 5からキャノビーシール部は「起音波(るを入射で その反射波(ローナエコー)6 Bを探除子うで受信する ことにより、キャノビーシール部4に生じた欠陥(割 れ)7の検担を行っていた。

【9005】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の婚音波プロープでは次幅7が傾いている場合には検 出することができない。つまり、図15(a)に示すように欠陥7がキャンピーシール部4の歌厚方向に沿っており、且つ、図15(b)に示すように欠陥7が短音波6Aの送信方向に対して重重であれば、欠陥7からのコーナエコー6Bが開始于5と戻るため、欠陥7を設しまることができる。しかし、図15(c)に示すように欠陥7が前記板序方向に対して傾いている場合や、図15(d)に示すように欠陥7が前記板序方向と配さ方向に対して傾いている場合には、欠陥7からのコーナエコー6Bが探触于5に戻ってこないため、欠陥7を検出することができない。 【0006】従って、本発明は上記の問題点に鑑み、傾いた欠陥でも検出することができ、、且つ、欠陥の評価 特度が高い超音波プローブ及びこれを用いた欠陥評価方 法を提供することを課題とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する第1 発明の超音波プロープは、一方の探験子から被検体へ入 利した超音波が検検への振可で取けて医師ニコーが発 生し、この底面エコーが他方の探験子へと戻ってくるよ うに配設した一対の探験子を備えてなることを特徴とすった。

【0008】また、第2発明の超音波プローブは、第1 発明の超音波プローブにおいて、一対の探触子をそれぞれ個別の弾性体の弾性力により被検体の表面に押し付けて、これら一対の探触子がそれぞれ個別に被検体の表面に億分ように構成したことを特徴とする。

(1009) また、第3発明の欠陥評価方法は、第1又は第2条明の超電波プローブを用いることにより、被検の同一箇所に対して、方の旅港子から被検外へ超音波を入場して、この超音波のエコーを一方の深絶子で受信する第2の直針法測定と、一方の深絶子が一接検が、一般では、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方の深絶子のを使かの探絶子で受信する第2の直針法測定とを行い、第1の直針法測定及び第2の直針法測定とを行い、第1の直針法測定及び第2の正針法測定とを行い、第1の直針法測定及び第2の正針法測定とを持い、第1の直針法測定とを確認し、且つ、透過法測定が終来から過去コーナが新たことを確認し、且つ、透過法測定の結果からあると評価することを確認し、たちには、欠陥であると評価することを確認したときには、欠陥であると評価することを特別とする。

【0010】また、第49期の欠陥評価方法は、第3発 明の欠陥評価方法において、第10価射法測定及び第2 の値射法測定の結果から何はもコーナエコーが無いこと を確認し、且つ、透過法測定の結果からも透過エコーが 無いことを確認したときには、例、4次欠陥であると評価 することを特徴とする。

【0011】また、第5界明の欠陥評価方法は、第4発 明の欠陥評価方法において、第1の直射法測定及び第2 の直射法測定の発展から再6両もカーウエコーが無いしたを確認し、且つ、透過法測定の結果からも透過エコーが 無いことを確認した際に、第1の直射法測定及び第2の 直射法測定の結果から送信法に乱れがないことも確認し て、何いた欠陥であると評価することを特徴とする。

【0012】また、第67期の欠陥評価方法は、第3。 第4又は第57期の欠陥評価方法において、第1の直對 法測度又は第2の直射法測度の結果からコーサエコーが 有ることを確認したとき、このコーサエコーが斜め方向 に混けているかどうかによって、欠陥か否かを識別する ことを特徴とする。

【0013】また、第7発明の欠陥評価方法は、第3, 第4,第5又は第6発明の欠陥評価方法において、測定 感度を上げることにより、端部エコ一法又はTOFD法 による測定も行い、その結果から先端エコーが有ること を確認して欠陥であると評価することを特徴とする。 【 〇 0 1 4 】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づき詳細に説明する。

【0015】図1(a),(b)は木発明の実施の形態 に係る語音数プローブをキャノビーシール部に装飾した 状態を示す平面図及び斜期図。図2(a),(b)は前 記超音波プローブの探触子を抽出して示す平面図及び側 面図。図3は前記超音波プローブの構成を詳細に示す新 面図。図4は前記超音波プローブの構成を詳細に示す分 解数料即度である。

[0016]また、図514前記超音放プロープを用いた 面射法及び透過法による欠陥測定の説明図、図6は前記 超音放プロープを用いた透過法による保解判定時期 明図、図714前記値針法及び透過法による欠解測定の結 果を示す期間。図814前間超解数プロープを即いる 部エコー法及びTOFD法による欠陥測定の裁明図、図 914前記機器エコー法及びTOFD法による欠陥測定の 結果是示す説明記である。

【0017】図1に示すように、核療体であるキャノビーシール帯名には本実施の形態に係る超音波プロープ1 1が2つ装着されている。そして、これらの超音波プロープ11には一対の環境子12、13が限けられている。ない、図示例ではキャノビーシール部4の外側だけでなく何略も同時に環傷するため、一角の探験子12、13が超音波プロープ11は図示しない、登動装置により保持されている。2つの超音波プロープ11は図示しないのよりに関方向に移動することにより、それぞれ0°~180°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°の範囲と180°~360°~360°

[0018] 図2に示すように、一対の探触子12.1 3は、一方の探触子12からキャノビーシール部4へ入射した網音波(以下、送信波ともいう)14 4がキャノビーシール部4の底面4 bで反射して原面エコー14 Bが発生し、この底弧エコー14 Bが挽生し、この底弧エコー14 Bが使力が禁助すると戻ってくる(探触子13 に受信される)ように配設されている。なお、探触子13から超音波を入射して探触・ア12 で底弧エコーを受信される)ように配設されている。なお、探触子13 から超音波を入射して探触・ア12 で底弧エコ・参管できるうじにするより

【0019】図3及が図4に基分いて超音波プローブ1 1の構成を評述すると、撲験子12、13はホルゲー3 0によって保持された2つのケーシング21内にそれぞ れ挿入名れており、ケーシング21の基端部(上端部) にはケーシング雲22が固定されている。ケーシング室 22には切り次き部23が残されており、この切り欠き部23にガイドチューブ24が上下動可能に押遇されている。 採験子12、13に接続されたケーブル25は ガイドチューブ24に挿動されてージングがトと引き 出され、超音波探傷器26に接続されている。 【0020】そして、探触子12,13とケーシング蓋 22との間には、弾性体としてのコイルばね27がそれ ぞれ介設されている(なお、弾性体としてはコイルばね に限らず、他の種類のばねやゴムなどでもよい)。これ らのコイルばね27は、その弾性力によって探触子1 13をそれぞれ個別にキャノピーシール部4の表面 4 aに押し付けている。このため、探触子12, 13 は、キャノピーシール部4の表面4 aに多少の凹凸があ っても、それぞれ個別に表面4 aに做うことができる。 【0021】従って、探触子12,13がキャノピーシ ール部4の表面4 aから浮いてしまうのを防止すること ができる。つまり、探触子12又は探触子13がキャノ ピーシール部4の表面4 aから浮いてしまうと、特に、 透過法測定 (詳細後述) においては、キャノピーシール 部4に欠陥(割れ)が生じていなくても、透過エコーを 控制子13で受信することができなくなってしまう。こ のため、一対の探触子12,13をそれぞれ個別のコイ ルばね27でキャノピーシール部4の表面4aに押し付 けることにより、これら一対の探触子12、13がそれ ぞれ個別にキャノピーシール部4の表面4aに倣うよう に構成している。このことにより、探触子12,13が キャノピーシール部4の表面4 aから浮いてしまうのを 極力防止することができ、探傷性能が向上する。

【0022】をお、図3(b)に示すように、知音波プローブ11をキャノビーシール権の夕重相 4mから難したとき、探験子12、13がケーシング21から飛び出してしまうのを防止するため、探触子12、13の先輩 (下端部)には切りたき部2を形成し、且つ、これに対応してケーシング21の先端部(下端部)の内面には突部29を形成することにより、探機子12、13がある限度ケーシング21(ホルゲー30)から出たとろで切り欠き部28が突部29に当接するようになっている。

【0023】そして、本実施の形態では上記構成のマル チ超音波プローブ11を用いることにより、キャノピー シール都4の同一箇所に対して、図5(a),(b), (c)に示すような直射法による測定Aと直射法による

測定Bと透過法による測定の3通りの測定を行う。 【0024】即ち、図5(a)に示すように直射法測定 んでは、一方の複雑子12からキンピーシール番4へ 超音波14を入射して、この超音波14のエコー14B を一方の接触子12で受信する。図5(b)に示すよう に直射法測定と行は、他方の探触子13からキンピーシール番4へ超音波14Aを入射して、この超音波14 のエコーを他方の探触子13で受信する。図5(c)に ボオように透過光測定では、一方の探練子12からキャ ノビーシール都4へ超音波14Aを入射して、この超音 波の波温エコー(原面エコー)14Bを他方の探触子1 [0025] 透透流測定では、キャンピーシール番4に 欠陥 (離れ) 31 が発生していないときには、超音波1 4 Aがキャンピーシール都的を透過するため、透速エコー(振頭エコー)14 Bが探触デ13によって受信され る (関の (a ) 寒憩)。一方、キャンピーシール番4に で陥31が発生しているときには、この欠陥31に違られて超音波14 Bが透過しない(又は透過量が大きく減 少する)ため、接触デ13において透達エコー14 Bを 全く(又は確かにか)受信することができなり、 で、このときの測定結果から透過エコー14 Bが無い (僅かしか無い場合も含む)を確認することにより、欠 陥31が発生していると判断であることにより、欠 陥31が発生していると判断であることができなり、 (電かしか無い場合も含む)を確認することにより、欠 陥31が発生していると判断であることができなり、 係31が発生していると判断であることができる。

【0026】しかも、この選絡法測定では、図6(b) に示すように欠陥31が板厚方向に対して傾いている場合もし、欠陥31によって解音波144が認られるため、図6(e)に示すように選過エコー14Bのエコー高さ(受信強度)が、図6(d)に示す権全なときのエコー高さに比べて、大幅に旋形さ、同様に、図6(c)に示すように欠陥31が短音波送信方向と垂直な

(c) に示すように欠陥31が短音波が成万向と無度な 方向に対して例いている場合によって短 音波14 Aが落られるため、図6(f)に示すように通 過エコー14 Bのエコー高さが大幅に低減する。なお、 図6(d),(e),(f)は縦軸がエコー高さ、横軸 が短音数ビームのビーム影程(時間)である。 【700271巻 アーアの光楽が無効に上れば、ケ脳3

【0027】従って、この透過法測定によれば、欠陥3 1が傾いていな場合は勿論、傾いている場合にも、欠陥 31を検出することができる。

【0028】 なお、上記のような直射法測定A、直射法 瀬定日、透過法測定の測定モード切り換えは超音放解像 器26によって行う。超音波振得器26では、1mse に程度の非常に振い周期で開除子12又は探験子13から超音波がルスを発信させ、このクイシン作合かせて 上記の測定モード切り換えも行う。このため、過音波ブ ローブ11を連続的に移動させながら探傷を行った場合 でも、実質的にキャノビーシール部4の同一箇所に対し て上記予当がり効率が行われることになる。

【0029】続いて、これら3当りの歌定結果に振づいて欠陥評価を行う。因7(a)、(b)には歯柱法則定 大成結果を例示し、因7(c)、(d)には歯柱法則定 Bの結果を例示し、因7(e)、(f)には透過法測定 の結果を例示する。なお、因7(a)、(c)、(d) は線輪が原出72、13の移動方向(円周方向)、機 物が頬台後ビームのビーム器程(時間)である。また、因 が短台後ビームのビーム器程(時間)である。

【0030】そして、キャノビーシール部4の同一箇所 に対して、直射法測定A及び直射法測定Bの結果から何 れもコーナエコーa, bが有ることを確認と、且つ、透 過法測定の結果から透過エコー(底面エコー) c が無い ことを確認したときには、欠陥31である (欠陥の可能 【0031】このように、直射法測定Aと直射法測定B と透過法測定の3通りの結果に基づいて欠陥評価を評価 を行うため、特度の高い次陥評価を行うことができる。 更には、整傷時間の知識を図ることもできる。

【0032】また、因示は省略するが、直射法測定 A及 び直射法測定 Bの結果から例れもコーナエコーa, bが 無いことを確認し、且つ、透過法測定の結果からも透過 エコーcが無いことを確認したときには、傾いた欠陥3 1である(例いた欠陥の可能性大)と評価する。

[0033] このことにより、傾いな欠陥31の評価を 行うこともでき、また、直対法測定Aと直対法測定Bと 透過法測定の3通りの結果に基づいて欠陥評価を評価を 行うため、精度の高い欠陥評価を行うことができる。 [0034] 更には、上配のように重射法測定A及び直 射法測定Bの結果から何れもコーナエコーa、か無い ことを確認し、且つ、透過法測定の検累からも透過エコ ったが無いとを確認し、限し、直接法測定A及が直 法測定Bの結果から送信波に乱がないことも確認し て、傾いた欠陥31である(傾いた欠陥の可能性大)と 評価する。

【0035】つまり、直射法測定A又は直射法測定Bの 結果から送信波に引えがあることを確認したされば、 欠陥31ではなく探触子12の3は課験子13の消きの可 能性がある。そこで、単に、直射法測定A及び直射法測 定Bの結果から向れもコーナエコーa、bが無いことを 確認し、且つ、透過法測定の結果からも透過エコとを 無いことを確認したときに創いた欠陥31であると評価 するのではなく、更に、直射法測定A及び直射法測定B の結果から送信波に乱れがないことを確認したうえで何 いた欠陥31であると評価する。

【0036】このことによって、より確実に傾いた欠陥 31の評価を行うことができる。なお、送信波の乱れ は、探触子12から超音波を入射した後、最初に探触子 12で受信されるエコーに乱れがあるか否かをみること によって確認することができる。 つまり、探触子12か ら超音波を入射すると、この送信波の一部が直ぐにキャ ノピーシール部4の表面4aなどで反射して最初のエコ ーが受信されるが、探触子12に浮きが生じたときに は、送信波に乱れが生じることより、この最初の受信エ コーが利れるため、送信波(最初の受信エコー)が利れ ているか否かを確認するれば、超音波を入射したときに 探触子12が浮いていた (キャノピーシール部4の表面 4 aから離れていた)か否かを判断することができる。 【0037】また、直射法測定AXは直射法測定Bの結 果からコーナエコーa又はbが有ることを確認したと き、このコーナエコーa又はbが斜め方向に流れている かどうかによって、欠陥31か否かを識別する。即ち、

図7(a)、(c)に示すように、コーナエコーa、例が解かに流れている場合には、キャノビーシール8場のが 紙面4bの酸小な揺みなどによって発生した疑似エコーではなく、欠陥エコーであると判断することができる。 (0038)なお、原射法競逐人におけるコーナエコーaが図7(a)のように流れるのは、図5(a)に示す ように撰除子12では移動方向(矢切り)に握音波を入 射して火陥31を探除するので、探験于12の形態にし たがってビーム解程(探験于12と欠陥31の階態)が 徐々に版(なるためである。一方、直接活動で上が、 がしてレールが図7(c)のように流れるのは、図 5(b)に示すように、探験子13では戻移動方向に欠 音波を入射して火陥31を飛来するので、採験子13が 移動するにしたがってビーム解程(探験子13と欠陥3 の配着)が後に足くなるためである。

【0039】更には、上記のような基本探傷に加えて、 測定感度を上げることにより、端部エコー法による測定 やTOFD (Time of Flight Diffraction) 法による測 定も行う。

【0040】期5、図8(a)に示すように端部エコー 法額定れでは、一方の探触手12からキャノビーシール 部4・短音波14Aを入射して、この超音波14Aが欠 路31の先端部31aに到速したときに発生する目が返 図8(b)に示すように端部エコー法割後目では、他方 の探験手13からキャノビーシール部へ超音波14A と入射して、この超音波14Aが欠陥31の先端部3 aに郭建したときに発生する目が波(端部エコー)14 Bを他力の探触手12で受信する。図8(c)についま bを他力の探触手12で受信する。図8(c)についま は、一方の探触手12からキャノビーシール部44が定音が14Aを入射して、この超音波 14Aが欠陥31の先端31aに到速したときに発生する目断弦(端31の先端31aに到達したときに発生する目が変したときに発生する目が成後31の先端31aに到達したときに発生する目断弦(端31Aと列して、この超音波 14Aが欠陥31の先端31aに到達したときに発生する目断弦(端31の先端31aに到達したときに発生する目前弦(端31の先端31aに到達したときに発生する目前弦(端34aに対象14aを24aに対象14aを24aに対象14aを24aに対象14a

【0041】図9(a),(b)には端部エコー法測定 Aの結果を例示し、図9(c),(d)には端部エコー 法測定Bの結果を例示し、図9(e),(f)にはTO FD法測定の結果を例示する。なお、図9(a),

(c),(d)は縦輪が探触子12,13の移動方向 (円周方向)、横軸が超音波ビームのビーム路程(時間)である。また、図9(b),(d),(f)は縦軸がエコー高さ、横軸が超音波ビームのビーム路程(時間)である。

【0042】そして、キャンピーシール都4の同一箇所 に対して、端部にコー法測定A、端部にコー法測定B、 TのFD法測定の結果から売端にコーは。e、tがる ことを確認して欠陥31であると評価する。このことに より、基本採摘だけを行う場合に比べて、更に確実に欠 級31を評価することができる。

【0043】なお、上記の直射法測定A、直射法測定B

#### [0044]

【発明の効果】以上、発明の実施の形態とともに具体的 に説明したように、第1 発明の超音波プロープは、一方 の接触子から被検体へ入射した超音波が接触体の底面で 反射して底面エコーが発生し、この底面エコーが他方の 探触子へと戻ってくるように配設した一対の探触子を楣 よてなることを特徴とする。

[0045] 従って、この郷1 発明の超音波プローブに よれば、透過法による測定を行うことができるため、傾 いた穴路も検出することができる。また、透過法測定で けでなく直射法測定も同時に行うことができるため、探 傷精度が向上し、また、探路時間の短離を図ることもで きる。

【0046】また、第2発明の超音波プローブは、第1 発明の超音波プローブにおいて、一対の探触子をそれぞれ れ個別の弾性体の弾性力により被検体の表面に押し付け て、これら一対の探触子がそれぞれ個別に被検体の表面 に做うように構成したことを特徴とする。

【0047】従って、この第2発明の超音波プローブに よれば、探触子の浮きを防止することができるため、探 傷性能が向トする。

【0048】また、第3発明の欠陥評価方法は、第1又は第2発明の短常がローブを用いることはり、被例 他の同一個所に対して、一方の採験子から被検体へ超音波を入射して、この超音波のエコーを一方の採験子で受信する第2の直射法測定と、一方の探験子が受情する第2の直射法測定と、一方の深験子が受情する第2の直射法測定と、一方の深映子が受情する第2の直射法測定をがい、第1の直射法測定及び第2分で受信する活動法測定をがい、第1の直射法測定及び第2分で受信する活動法測定をがい、第1の直射法測定方法表別とを行い、第1の直射法測定及び第2分で受信する活動法測定を行い、第1の直射法測定及び第2分で表別と表別ない。近過法測定の結果から通出コーが無いことを確認し、且つ、透過法測定の結果から通出コーが無いことを確認したときには、欠陥であると評価することを確認した。

【0049】従って、この第3発明の欠陥評価方法によれば、第1の直射法測定と第2の直射法測定と透過法測 定の3通りの結果に基づいて欠陥評価を評価を行うた め、精度の高い欠陥評価を行うことができる。更には、 探傷時間の知識を図ることもできる。

【0050】また、第4発明の欠陥評価方法は、第3発 明の欠陥評価方法において、第1の直射法測定及び第2 の直射法測定の結果から何れもコーナエコーが無いこと を確認し、且つ、透過法測定の結果からも透過エコーが 無いことを確認したときには、傾いた欠陥であると評価 することを特徴とする.

【0051】従って、この第4発明の欠陥評価方法によれば、傾いた欠陥の評価を行うこともでき、また、第1 の直射法測定と第2の直射法測定と透過法測定の3通り の結果に基づいて欠陥評価を評価を行うため、精度の高 い欠陥評価を行うことができる。

100521また、第5列明の欠陥評価方法は、第4列 明の方衛評価方法において、第1の臨前法拠定及び第2 の直針法測定を対象というでは、第1の臨前法測定を対象ととを確認し、且つ、逐過法測定の結果から6時にも近過エコーが 無いことを確認した際に、第1の値前法測定及び第2の 値前法測定の結果から送信款に乱えがないことを確認したときには、損いた欠陥であると評価することを得数と 方ときには、損いた欠陥であると評価することを得数とする。

【0053】従って、この第5発明の欠陥評価方法によれば、より確実に傾いた欠陥の評価を行うことができる。

[0054]また、第65期の欠陥評価方法は、第3, 第4又は第5列列の欠陥評価方法において、第1の直對 法測定又は第2の直射法測定の出来からコーナエコーが 有ることを確認したとき、このコーナエコーが倒め方向 に流れているかどうかによって、欠陥か否かを観覚する ことを特徴ともことを特徴とも、

【0055】従って、この第6発明の欠陥評価方法によれば、欠陥エコーと疑似エコーの譲別を行うことができ z

【0056】また、第7999の欠陥評価だ法は、第3 第4、第5又は8を見明の次間値が注において、測定 感度を上げることにより、期部エコー法又はTOFD法 による源定も行い、その結果から先端エコーが有ること を確認して欠陥であると評価さることを特徴とする。 【0057】使って、この解了発明の欠陥評価方法によ れば、上記のような基本探絡だけを行う場合に比べて、 更に確実に欠陥を評価することができる。

【図画の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の実施の形態に係る超音波プロ 一ブをキャノビーシール部に装着した状態を示す平面 図、(b)は本発明の実施の形態に係る超音波プローブ をキャノビーシール部に装着した状態を示す斜視図であ る。

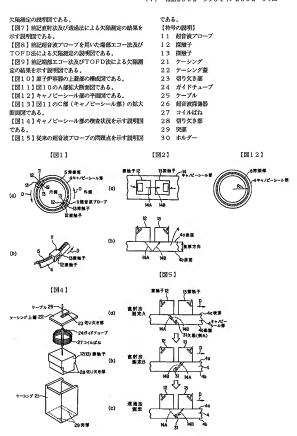
【図2】(a)は前記超音波プローブの探触子を抽出して示す平面図、(b)は前記超音波プローブの探触子を抽出して示す側面図である。

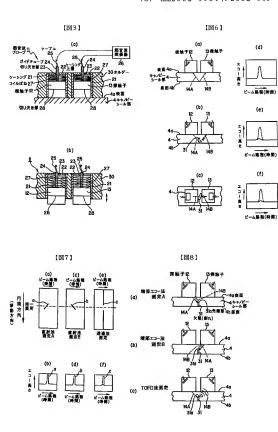
【図3】前記超音波プローブの構成を詳細に示す断面図 である。

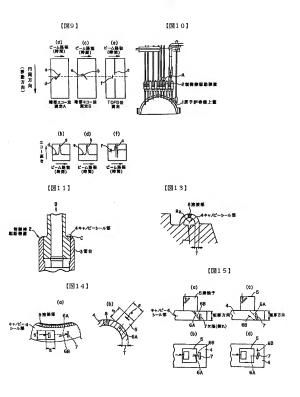
【図4】前記超音波プローブの構成を詳細に示す分解斜 視図である。

【図5】図5は前記超音波プローブを用いた直射法及び 透過法による欠陥測定の説明図である。

【図6】前記超音波プローブを用いた透過法による傾斜







## フロントページの続き

ドターム(参考) 2G047 AA06 AB07 AC02 BA01 BA03 BC09 EA10 GA06 2G075 CA04 DA16 FA16 FA20 FB16 FB20